

SCAN TECH 2014のお知らせ

2014/06/23

公益社団法人 日本顕微鏡学会
走査電子顕微鏡分科会

今年度は、「もうひと手間でここまで変わるSEMの世界 ～前処理基礎技術から代替新技術まで～」をテーマとして SCAN TECH 2014 を開催することになりました。各分野の最前線でご活躍の方々に講演をお願い致しました。具体的な内容は次項のプログラムをご覧ください。さらに、講演会終了後のポスターセッション&フリートークでは、講師やスタッフあるいは参加者同士が自由に討議できる時間を確保してあります。

記

1. 主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会
2. 日時：2014年9月12日（金） 10:00～18:30
3. 場所：東京都市大学 世田谷キャンパス
（東京都世田谷区玉堤 1-28-1）
交通
 - ・東急大井町線 尾山台下車：徒歩 12分
 - ・東急東横線/東急多摩川線 多摩川駅下車→東急バス（二子玉川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3分
 - ・東急田園都市線 二子玉川駅下車→東急バス（多摩川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3分
 - ・東急東横線 田園調布駅下車→東急バス（千歳船橋駅行）東京都市大北入り口下車：徒歩5分
4. 参加費（予稿集代を含む）
事前登録者： 3,500円（日本顕微鏡学会会員）、5,500円（一般）
当日登録者： 4,000円（日本顕微鏡学会会員）、6,000円（一般）
学 生： 無料（学生証を御提示ください）
また、要旨集が必要な方は要旨集代として1,000円頂きます）
*申し込みの際、日本顕微鏡学会会員の方は、会員番号もお知らせください。但し、御所属の機関が法人会員でも、個人は会員扱いになりませんのでご了解願います。
5. 登録および参加費振り込みについて
 - ・登録&振り込み締め切り：2014年8月22日（金）/これ以降の方は当日登録となります。
 - ・登録方法：分科会ホームページ：<http://scantech.jp>
（Webを利用できない方はFAXまたはE-mailをお願いします）
 - ・E-Mail&FAXでの申し込み先：
一般財団法人 材料科学技術振興財団 分析評価部 米光 恭子
〒157-0067 東京都世田谷区喜多見 1-18-6
FAX：03-3749-4567
E-Mail：yonemitsu@mst.or.jp
 - ・振込先：三菱東京UFJ銀行 秋葉原支店
口座名 公益社団法人 日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会 会長 大野 伸一
口座番号（普）1094816

周囲に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。
なお、最新の情報は走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL：<http://scantech.jp>

来年度の案内をE-mailでご希望の方は、inazato.sachiko@jp.panasonic.comまで
ご連絡下さい。

SCAN TECH 2014

もうひと手間でここまで変わるSEMの世界 ～前処理基礎技術から代替新技術まで～

日時：2014年9月12日（金）10:00～18:30
場所：東京都市大学 世田谷キャンパス

1. 開会挨拶 稲里幸子 (パナソニック)

2. 良いSEM像を得るために 中畠香織 (日本電子)
3. バイオ研究におけるSEMの応用 甲賀大輔 (新潟大学)
4. 高分子材料の前処理および顕在化技術 ～ナイロンの球晶をSEMで観る～
志波智子 (ユニチカ)
5. イオンビームを用いた断面作製 ～ダメージレスの試み～
高橋未来 (パナソニック)
6. 水の凍結現象のESEM観察 村勢則郎 (東京電機大学)
7. 含水試料観察へのクライオSEMの応用 山下美香 (コーセー)
8. イオン液体における応用技術 米澤 徹 (北海道大学)
9. 大気圧SEM (Atmospheric SEM : ASEM) 佐藤主税 (産業技術総合研究所)
10. 大気圧下で観察可能な走査型電子顕微鏡技術
～一般化に向けて進化する大気圧SEM～ 大南祐介 (日立ハイテクノロジーズ)

11. 閉会挨拶 乙部博英 (旭化成ケミカルズ)

12. ポスターセッション&フリートーキング

ポスターセッション&フリートーキングの場では、演者に講演内容のポスターを提示していただき、それを見ながら個別に技術交流することができます。

奮ってご参加下さい。

上記プログラムは暫定のものです。演題、演者は変更になる可能性があります。最新情報は、走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL : <http://scantech.jp>